2026年度　科目別　授業計画（シラバス）

科目名	ヘアメイクⅣ	必修選択	必修	年次	2年	開講区分	前期
学科・専攻	ヘアメイク科	授業形態	演習	単位時間	2 60	曜日	木曜日
						時限	1～4限
教員	許斐	【教員実務経験】	インストラクター業を中心に撮影・サロン等で活動				
【到達目標】	様なメイクを身につけ、思い通りの作品を作ることができる。						

【授業の学習内容】

・メイクの基礎を理解し、応用力を身につける。
・作品制作を通して、自分の想いを伝えられるようになる。

週	授業形態	授業計画・内容	小テスト・中間テスト・定期試験
1	登校	アイメイクバリエーション①スモーキー	
2	登校	アイメイクバリエーション②ダブルライン	
3	登校	アイメイクバリエーション③モデルに似合うアイメイク	
4	登校	フェイスペイント①モノトーン	
5	登校	フェイスペイント②カラフル	小テスト１０点
6	登校	模写メイク①	
7	登校	模写メイク②	
8	登校	中間テスト：模写メイク③（相モデル：５０分間）	中間テスト：20点
9	登校	模写メイク④	
10	登校	模写メイク⑤	
11	登校	模写メイク⑥	
12	登校	トレンドメイク	小テスト１０点
13	登校	作品テーマ決め	
14	登校	作品練習	小テスト１０点
15	登校	定期テスト：作品提出（相モデル６０分間）	定期テスト50点

準備学習 時間外学習	様なメイクを研究する事
評価方法	定期テスト：到達目標に対する成長具合や習熟度 中間テスト：テーマに沿った美しい仕上がり 小テスト　：その日のテーマの表現力
受講生へのメッセージ	作品楽しみにしています。モデルさんに似合うメイクは？ブラッシュアップさせるにはどうすれば？を常に意識して下さい。

【使用教科書・教材・参考書】